# Excillum X線源のご紹介

SEMICON Japan 2025



excillum

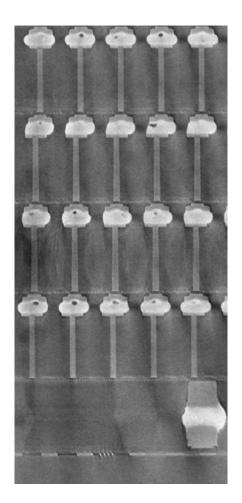
## Excillum X線源搭載のX線 Nano CT による、 高解像度イメージングの例



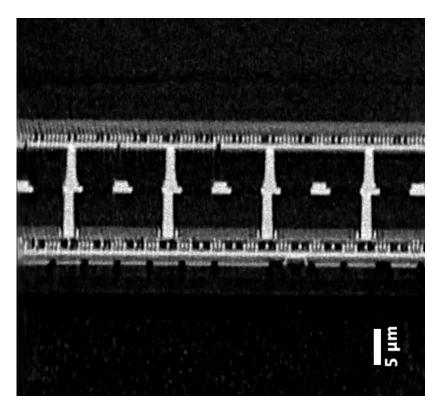
より鮮明なスキャン 故障解析の改善により、 歩留まりを向上



積層セラミックコンデンサ(MLCC) 0402 capacitor, 1000 pF (400x200 μm)



HBMメモリ内 マイクロバンプやTSV



CPU内の Cu-Cu Hybrid Bonding

## Excillum (エキシルム)

独自技術をベースにX線源を開発製造しています 液体金属ジェットを陽極に使用したMetalJet 技術 高精度な電子ビーム制御技術

設立2007年

本社:スウェーデン、ストックホルム

研究開発、製造

従業員 約90名

研究開発スタッフ約60% 女性スタッフ約30% 国籍 約15か国









## excillum

半導体計測を変えるExcillumのX線技術

#### **Excillum NanoTube N3**

- 最小のX線スポットサイズ 最高の解像度
- 最高のパワー密度 最大スループット
- スポットパワーと加速電圧の高速・正確な切り替え
- 超長寿命のカソードで最小限のメンテナンス

#### **Excillum MetalJet F1016**

- ・ 業界最高レベルのX線出力、スポットサイズ範囲10~70μm
- シンクロトロンを除く最高のフラックスと輝度
- 高品質で内部校正済みの安定したスポットサイズ

#### 実現します!

- 測定スピードを劇的に向上、スキャン時間を大幅短縮
- 圧倒的な高解像度で細部まで鮮明に
- 信号対雑音比を改善し、クリアなデータを実現





## 半導体計測・検査分野でのExcillum X線源の活用



FEOL – front end of line (device fabrication)



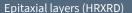
BEOL – back end of line (connection of devices via metal layers)



**Packaging** 

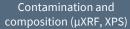


PCB surface mount



Critical dimensions (CD-SAXS, XRR)

Contamination and composition (XRF, XPS)



Critical dimensions (CD)

Crystallinity (XRD)

Advanced packaging (2.5D/3D X-ray)

micro bump and hybrid bonding

2D/3D XRAY with unique resolution of NanoTube Optics based solution with MetalJet



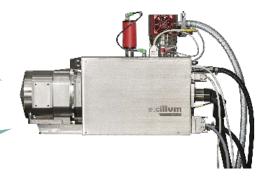
**MetalJet F 1016** High brightness - 1600 W @ 30 um X-ray spot





**Electronics inspection (2D/2.5D X-ray)** 

Laminography or 2D with unmatched X-ray source



NanoTube N3 High resolution - down to 150 nm



## 市場へのExcillum X線源販売形態



直接販売/代理店(分析,イメージング)



Excillum本社、 もしくは代理店 が販売



OEM (分析, イメージング, 製造業)



OEMパートナーが X線源を組込んだ 機器を製品販売

(scientaomicron

日本国内における保守サービスと保守部品の供給でシエンタオミクロン株式会社と提携しています。

## excillum

#### パートナー企業 協業によって築き上げた成功

#### *Turn-key system makers (worldwide)*

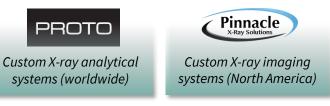
Imaging &







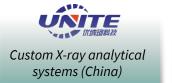




Custom X-ray system makers













@mar K perts





## Ø Diffraction, scattering spectroscopy







**Anton Paar** 





*X-ray source distributors* 





Small angle X-ray scattering (SAXS) systems

#### ELDIG-SCIENTIFIC Electron diffraction systems



Hard X-ray photoelectron spectroscopy systems

Small angle X-ray scattering (SAXS) systems Nano Lab Korea





### OEMパートナー例:イメージング機器

#### パートナー企業のためのX線ソリューション

高速・超高解像度のラジオグラフィ、CT(コンピュータ断層撮影)、ラミノグラフィーシステムに対応。 研究用途からハイテク製造の品質保証まで、次世代のX線イメージングを実現。

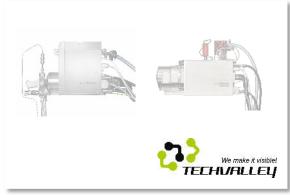














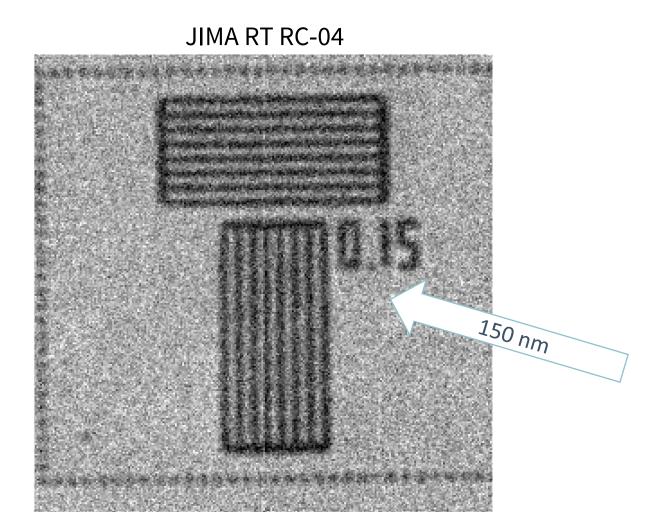


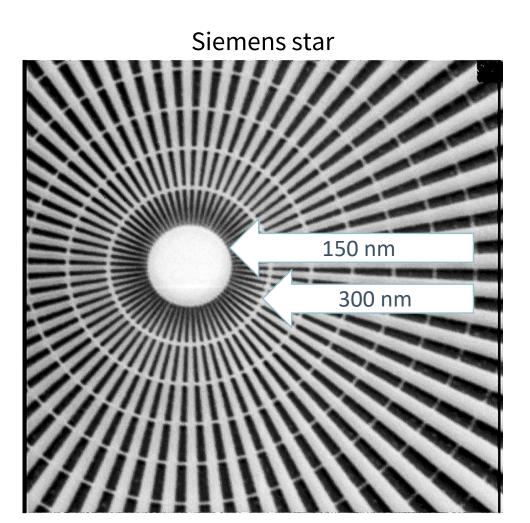
# excillum 世界で230台以上の導入実績 世界30か国以上 20社以上のOEMパートナー

#### NanoTube N3:

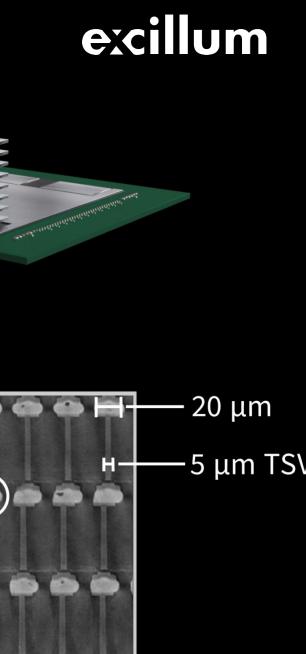
## excillum

## (1) X線スポット300nm, (2) サブミクロンのスポット安定性





光学系無しで、150nmの解像度を実現!





Video available at:

https://youtu.b e/OT9j3JvEn80 ?si=0MSejJPhy Mm2PqHw

Void -



## 詳しくはホワイトペーパーをご参照ください

- https://www.3dincites.com/2025/04/unlocking-the-mystery-of-x-ray-imaging-for-electronics-and-semiconductor-inspection/
- https://www.3dincites.com/2025/07/revealing-the-invisible-optimized-nano-ct-case-studies-in-advanced-packaging/
- https://www.3dincites.com/2025/10/laminog raphy-a-non-destructive-3d-x-raybreakthrough-for-advanced-packaging/
- https://www.excillum.com/brightness-askey-performance-metric/





